

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика

Наименование образовательной программы: Физика и техника низких температур

Уровень образования: высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины
СОЗДАНИЕ КРУПНЫХ КРИОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Блок:	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Часть образовательной программы:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
№ дисциплины по учебному плану:	Б4.Ч.01
Трудоемкость в зачетных единицах:	1 семестр - 2;
Часов (всего) по учебному плану:	72 часа
Лекции	1 семестр - 16 часов;
Практические занятия	1 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
Самостоятельная работа	1 семестр - 39,7 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	проводится в рамках часов аудиторных занятий
включая:	
Контрольная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет	1 семестр - 0,3 часа;

Москва 2023

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Алексеев Т.А.
	Идентификатор	Rb6b311cc-AlexeevTA-7434fce7

Т.А. Алексеев

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Крюков А.П.
	Идентификатор	R9b81f956-KryukovAP-8dacf4ed

А.П. Крюков

Заведующий выпускающей
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Пузина Ю.Ю.
	Идентификатор	Re86e9a56-Puzina-4d2acad1

Ю.Ю. Пузина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: изучение теплофизических и технологических проблем, возникающих при создании крупных криогенных комплексов

Задачи дисциплины

- Изучение оборудования, схемных решений, теплофизических процессов и технологии проектирования при создании крупных криогенных комплексов.;
- Приобретение практических навыков формулировки технического задания и оценки масштабов проектирования в области создания крупных криогенных комплексов..

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ПК-3 Готов самостоятельно определять направление и характер проводимых исследований, учитывать современные тенденции развития низкотемпературной техники	ИД-1 _{ПК-3} Владеет способами решения физико-технических и инженерных проблем в современных низкотемпературных установках	знать: - методику решения задач, возникающих при расчете параметров работы низкотемпературных установок. уметь: - использовать выбранные методы к конкретным расчетным задачам низкотемпературной техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной программе Физика и техника низких температур (далее – ОПОП), направления подготовки 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика, уровень образования: высшее образование - магистратура.

Требования к входным знаниям и умениям:

- знать методику решения задач, возникающих при расчете параметров работы низкотемпературных установок
- уметь использовать выбранные методы к конкретным расчетным задачам низкотемпературной техники

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										Содержание самостоятельной работы/ методические указания
				Контактная работа							СР			
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль	
КПР	ГК	ИККП	ТК											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Основные виды крупных криогенных комплексов	17.7	1	4	-	4	-	-	-	-	-	9.7	-	<u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], 82-100 [2], 15-165 [3], 54-113
1.1	Основные виды крупных криогенных комплексов	17.7		4	-	4	-	-	-	-	-	9.7	-	
2	Комплексы для наземных ракетно-космических систем	23		4	-	4	-	-	-	-	-	15	-	<u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], 5-45
2.1	Комплексы для наземных ракетно-космических систем	23		4	-	4	-	-	-	-	-	15	-	
3	Комплексы для металлургической и химической промышленности.	31		8	-	8	-	-	-	-	-	15	-	<u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], 46-82
3.1	Комплексы для металлургической и химической промышленности.	31		8	-	8	-	-	-	-	-	15	-	
	Зачет	0.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
	Всего за семестр	72.0	16	-	16	-	-	-	-	-	0.3	39.7	-	
	Итого за семестр	72.0	16	-	16	-	-	-	-	0.3	39.7	-	-	

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПР – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам

дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

3.2 Краткое содержание разделов

1. Основные виды крупных криогенных комплексов

1.1. Основные виды крупных криогенных комплексов

Криогенные продукты и их использование для решения больших государственных задач.

2. Комплексы для наземных ракетно-космических систем

2.1. Комплексы для наземных ракетно-космических систем

Задачи создания таких комплексов. Этапы создания комплексов для наземных ракетно-космических систем. Последовательность реализации этапов. Элементная база комплексов. Взаимосвязи всех блоков комплекса. Эксплуатация комплексов..

3. Комплексы для металлургической и химической промышленности.

3.1. Комплексы для металлургической и химической промышленности.

Требования различных государственных отраслей к производству криоагентов. Создание криогенных комплексов для металлургического и химического производства. Элементная база комплексов. Вопросы их эксплуатации..

3.3. Темы практических занятий

1. Эксплуатация комплексов;
2. Элементная база комплексов;
3. Криогенные продукты и их использование.

3.4. Темы лабораторных работ не предусмотрено

3.5 Консультации

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ

Курсовой проект/ работа не предусмотрены

3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)			Оценочное средство (тип и наименование)
		1	2	3	
Знать:					
методику решения задач, возникающих при расчете параметров работы низкотемпературных установок	ИД-1ПК-3	+	+		Контрольная работа/Элементная база комплексов
Уметь:					
использовать выбранные методы к конкретным расчетным задачам низкотемпературной техники	ИД-1ПК-3		+	+	Контрольная работа/Эксплуатация комплексов

4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

4.1. Текущий контроль успеваемости

1 семестр

Форма реализации: Письменная работа

1. Эксплуатация комплексов (Контрольная работа)
2. Элементная база комплексов (Контрольная работа)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Зачет (Семестр №1)

В диплом выставляется оценка за 1 семестр.

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Печатные и электронные издания:

1. Алексеев, Т. А. Основы проектирования систем хранения жидких криопродуктов : учебное пособие по курсам "Вычислительная техника в расчетах низкотемпературных систем", "Проектирование низкотемпературных систем", "Основы САПР", по направлению "Техническая физика" / Т. А. Алексеев, А. М. Домашенко, Нац. исслед. ун-т "МЭИ" . – М. : Издательский дом МЭИ, 2011 . – 104 с. - ISBN 978-5-383-00613-9 .;
2. Справочник по физико-техническим основам криогеники / М. П. Малков, и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергия, 1973 . – 392 с.;
3. Л. А. Акулов, Е. И. Борзенко, В. Н. Новотельнов, А. В. Зайцев- "Теплофизические свойства криопродуктов", (2-е изд., испр. и доп.), Издательство: "Политехника", Санкт-Петербург, 2012 - (246 с.)
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120809>.

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Windows / Операционная система семейства Linux.

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
Учебные аудитории для	М-409/2, Аудитория	стол преподавателя, стол, доска

проведения лекционных занятий и текущего контроля	каф. "НТ"	меловая, мультимедийный проектор
	М-422/4, Учебная лаборатория криофизики	стол, стул, мультимедийный проектор
	М-412, Учебная аудитория	стеллаж для хранения книг, стол, стул, мультимедийный проектор, доска маркерная
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Учебные аудитории для проведения практических занятий, КР и КП	М-409/2, Аудитория каф. "НТ"	стол преподавателя, стол, доска меловая, мультимедийный проектор
	М-422/4, Учебная лаборатория криофизики	стол, стул, мультимедийный проектор
	М-412, Учебная аудитория	стеллаж для хранения книг, стол, стул, мультимедийный проектор, доска маркерная
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации	М-409/2, Аудитория каф. "НТ"	стол преподавателя, стол, доска меловая, мультимедийный проектор
	М-422/4, Учебная лаборатория криофизики	стол, стул, мультимедийный проектор
	М-412, Учебная аудитория	стеллаж для хранения книг, стол, стул, мультимедийный проектор, доска маркерная
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Помещения для самостоятельной работы	М-411/1, Компьютерный класс	стол, стул, доска меловая, мультимедийный проектор, компьютер персональный
Помещения для консультирования	М-402, Аудитория каф. "НТ"	стеллаж для хранения книг, стул, стол письменный
Помещения для хранения оборудования и учебного инвентаря	М-407/1, Кладовая	стеллаж для хранения инвентаря, стеллаж для хранения книг, инвентарь специализированный

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ**Создание крупных криогенных комплексов**

(название дисциплины)

1 семестр**Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:**

КМ-1 Элементная база комплексов (Контрольная работа)

КМ-2 Эксплуатация комплексов (Контрольная работа)

Вид промежуточной аттестации – Зачет.

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2
		Неделя КМ:	8	16
1	Основные виды крупных криогенных комплексов			
1.1	Основные виды крупных криогенных комплексов		+	
2	Комплексы для наземных ракетно-космических систем			
2.1	Комплексы для наземных ракетно-космических систем		+	+
3	Комплексы для металлургической и химической промышленности.			
3.1	Комплексы для металлургической и химической промышленности.			+
Вес КМ, %:			50	50